**PASJ2015 THP120** 

# J-PARC RCS 荷電変換装置におけるスロー排気・パージ系統の改修

## IMPROVEMENT OF SLOW PURGING AND SLOW PUMPING SYSTEM ON THE CHANGE EXCHANGE SYSTEM IN THE J-PARC RCS

飛田教光<sup>#,1)</sup>, 吉本政弘<sup>1)</sup>, 竹田修<sup>1)</sup>, 佐伯理生二<sup>1)</sup>, 山崎良雄<sup>1)</sup>, 金正倫計<sup>1)</sup> 武藤正義<sup>#2)</sup>

Norimitsu Tobita<sup>#, 1)</sup>, Masahiro Yoshimoto<sup>1)</sup>, Osamu Takeda<sup>1)</sup>, Riuji Saeki<sup>1)</sup>, Yoshio Yamazaki<sup>1)</sup>, Michikazu Kinsho<sup>1)</sup>, Masayoshi Mutoh<sup>#2)</sup>

<sup>1)</sup> Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC)/Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

<sup>2)</sup> Nippon Advanced Technology Co.,Ltd

#### Abstract

In the 3 GeV Rapid Cycling Synchrotron (RCS) of the Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC), we adopted the multi-turn charge exchange injection scheme using stripper foils. The stripper foils are carbon based ultrathin foil (about 1  $\mu$ m thick), therefore it is difficult to handle the delicate thin foils. Moreover the stripper foils are activated after the beam irradiation. So breaking up and scattering the beam irradiated foil may increase the risk of internal exposure. Thus the vacuum chamber where the stripper foils are installed in needs the slow purging and slow pumping system. We added some bypass lines which have gas flow meters and some needles valves for the gas flow control. The slow purging and pumping system is effective in protecting the delicate foil, but it takes much time to purge and evacuate the vacuum chamber. The slow purging and pumping system previously were installed near the stripper foils to see the foil directly. However the high residual doses were detected around the stripper foil and then staff was exposed to radiation due to long hours of work. Therefore we improved the slow purging and pumping system in order to keep staff radiation exposure as low as possible. All bypass lines for the gas flow control were moved from acceleration tunnel to utility tunnel and additional remote observations system was added. The new system can decrease the staff radiation exposure considerably.

### 1. はじめに

Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC) の3つの加速器の内、3GeV シンクロトロン (Rapid Cycling Synchrotron; RCS) は 1MW の大強度陽子 ビームを実現させるために、荷電変換フォイルを用 いた負水素ビーム荷電変換多重入射方式を採用して いる[1]。我々が使用する荷電変換フォイルは、厚さ 約1µmの炭素製薄膜である。荷電変換フォイルは 大強度ビームにさらされるため、荷電変換フォイル 自身の放射化や劣化が寿命として問題となる<sup>[2]</sup>。加 速器の安定的な運転を維持するためには、荷電変換 フォイルの定期的な交換が必須となるが、放射化し、 壊れやすくなった荷電変換フォイルの取り扱いには 様々な課題がある。その一つが、荷電変換フォイル を真空容器内に設置した後の真空排気やアルゴン パージ時の取り扱いである。荷電変換フォイルは非 常に薄いため、わずかな気流の流れでも破損するリ スクがある。ましてや照射済みの放射化したフォイ ルが破損し、拡散すると作業員の体内被ばくのリス クが格段に高くなる。そこで、真空排気やアルゴン パージを行う際、気流の影響を受ける圧力領域では、 排気速度を極力制限しながら排気またはパージでき るシステムを構築した。このスロー排気系やスロー

tobita.norimitsu@jaea.go.jp

パージ系によりフォイルを破損させることなく、真 空容器内での取り扱いが可能となったが、フォイル を観測しながら、ゆっくり排気またはパージを行う ため、作業員が加速器トンネル内に長時間拘束され る結果となった。一方で、LINAC でのエネルギー 増強及びビーム電流増強を受けて、RCS での大強度 運転が開始され、それに伴い入射部の残留線量も 徐々に高くなってきた<sup>[2,3]</sup>。入射部の残留線量は RCS の大強度運転にとって非常に重要な課題であり、 ビームコミッショニングを通して低減に向けた成果 が見え始めた[4]。しかし、我々作業員側からも被ば く低減に向けた対策を必要と考え、スロー排気及び スローパージ系の抜本的な見直しを行った。具体的 には、これまで加速器本体のある主トンネル内でス ロー排気及びスローパージ系の操作を行っていたが、 このシステムをそのままユーティリティ系のサブト ンネルに移設することで、長時間の流量調整時の被 ばくを抑制することを狙った。それに合わせて、直 接目視にて監視していたフォイルとブルトン管によ る真空容器内圧力確認をサブトンネルでも実施でき るように、ネットワークカメラを新たに設置し、サ ブトンネルでフォイルとブルトン管の画像を監視し ながら作業を行えるシステムを構築した。以上の装 置改修の結果、作業員の放射線被ばくは大幅に低減 することが出来た。

本発表では、スロー排気及びスローパージ系統の 具体的な改修内容と、その効果について詳細に報告 する。

# 2. 荷電変換装置真空容器内におけるス ロー排気・スローパージ系統の必要性

RCS で使用する荷電変換フォイルは炭素製薄膜を 採用し膜厚約 1µm と非常に薄い。そのため取扱い には細心の注意を要する。特に真空容器内に設置後 の真空排気またはアルゴンパージ時の気流の流れは 荷電変換フォイルに大きなダメージを与えかねない。 そこで、特に粘性流領域での気体分子の乱流がフォ イルの破損に大きく寄与すると考え、粘性流領域か ら分子流領域までの圧力範囲で乱流の発生を抑制す るような系統の構築が必要になる。

一般に粘性流領域及び分子領域の区分の指標には 次式で定義されるクヌーセン数がある<sup>[5]</sup>。

$$K_n = \frac{\lambda}{D} \tag{1}$$

 $\lambda$ [m]は平均自由行程、D[m]は管径を示す。この クヌーセン数が $K_n < 0.01$ の時に粘性流領域、

 $K_n > 0.3$ の時に分子流領域とみなされている。こ こで、気体温度を室温としてT = 300 [K]と考え、 気体分子を窒素として分子半径をd = 0.37 [nm]と すると、ボルツマン定数 $k = 1.38 \times 10^{-23}$  [J/K]から 平均自由行程は圧力 P[Pa]を用いて次式の様に表さ れる。

$$\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2\pi}d^2P} = 6.8 \times 10^{-3}/P$$
 (2)

そこで式(1)と式(2)を組み合わせると、分子流領域 の条件は  $PD < 2.2 \times 10^{-2}$  [Pa m]となる。ここから、 管径が大きくなると、分子流領域に必要な到達圧力 は反比例して小さくする必要があることが分かる。

一方で、粘性流領域での気流の流れに対しては、 層流及び乱流の区分の指標に次式で定義するレイノ ルズ数が用いられる<sup>[5,6]</sup>。

$$R_e = \frac{Dv\rho}{\eta} \tag{3}$$

v[m/s]は流速、 $\rho[kg/m^3]$ は密度、 $\eta[Pa/s]$ は粘性係数を示す。このレイノルズ数が $R_e < 1200$ の時に層流、 $R_e > 2200$ の時に乱流とみなされている。ここで、式(3)にたいして、気体流量 $Q = dVP/dt = Pv\pi D^2/4$ [Pam<sup>3</sup>/s]と状態方程式から求めた密度 $\rho = PM/RT$ [kg/m<sup>3</sup>]を用いて変形させると次式の様になる。

$$R_e = \frac{4MQ}{\pi\eta DRT} = 0.82Q/D \tag{4}$$

つまり、管径が大きくなるほどかつ気体流量が小さ くするほど、レイノルズ数は小さくなる。

以上の結果を実際の荷電変換装置に当てはめてみ る。第1荷電変換フォイルが設置される真空容器の 管径はおよそ D1 = 0.56 [m]、第2・第3 荷電変フォ イルの真空容器は $D_{2,3} = 0.27$  [m]であるため、分子 流領域までに必要な到達圧力はそれぞれ  $P_1 = 3.9 \times 10^{-2}$  [Pa]及び  $P_{2,3} = 8.1 \times 10^{-2}$  [Pa]となり かなり低くする必要があることが分かる。一方でレ イノルズ数で評価する。荷電変換装置で採用してい るターボ分子ポンプ(TMP)(排気速度 500[1/s])を起動 させるためにドライスクロールポンプ(DSP)( 排気 速度 250[1/min])を用いた粗挽き系での必要な到達圧 力がおよそ 100[Pa]程度である。この TMP 起動時の レイノルズ数は第1及び第2第3荷電変換装置でそ れぞれ  $R_{e1 \ TMPon} = 73.2$  及び  $R_{e1 \ TMPon} = 152$  とな り乱流条件と比較しても十分に小さいことが分かる。 実際に荷電変換フォイルが入った状態で到達圧力 100[Pa]になった時に TMP を起動してもフォイルに は全く影響がないことが確認された。このことから、 荷電変換フォイルに必要なスロー排気及びスロー パージの仕様は、大気圧(およそ 0.1[MPa])から TMP 起動可能な 100[Pa]までの間で乱流を発生させ ないように流速を押さえることである。そのため フォアラインの途中で 1/4 インチのステンレス管を 用いたバイパスラインを増設して排気系統を切り替 えるようにし、流量計で流量を監視しながら、ニー ドルバルブで流量を調整できるようにした。これま での経験上、バイパスラインの流量をおよそ 4[l/min]程度に制限して運用してきたが、大気圧の 時でもレイノルズ数はそれぞれ  $R_{el}$  air = 9.76 及び

 $R_{e2,3\_air} = 20.2$ となりフォイルに全く影響を与え ずに排気できることが分かる。バイパスラインはコ ンダクタンスを極端に絞っているため、真空容器の 到達圧力はせいぜい 10[kPa]程度である。この時、 バイパスラインから本設のフォアラインへと切り替 えるため排気速度は(本設ラインのコンダクタンス を無視しても) 250[l/min]である。この時のレイノ ルズ数を評価すると $R_{e1\_DSP} = 6.1$ 及び

 $R_{e2,3_DSP} = 12.7$ となりフォイルに全く問題ないことが改めて確認できた。

荷電変換フォイルに必要なスロー排気系及びス ローパージ系の仕様をまとめると以下のようになる。

フォアラインに 1/4 インチのステンレス管を
 用いてバイパスラインを増設し切り替えるよ

### Proceedings of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 5-7, 2015, Tsuruga, Japan

### **PASJ2015 THP120**

うにする。

- バイパスラインに流量計及びニードルバルブ を設置して、流量を調整しながら排気できる ようにする。
- バイパスラインでの排気は大気圧から 10[kPa]程度まで。その間の圧力監視はブル トン管を採用する。
- 原理的にはフォイルに影響を与えないと思われるが、念のためフォイルを監視しながら作業できるようにする。

これまで、スロー排気及びスローパージ系統は・ ブルトン管で計測する、・フォイルを監視する、の 2 つの仕様から、荷電変換装置真空容器直下にある ターボ分子ポンプのすぐ下流側のフォアライン配管 にバイパスラインを設置した。直接監視をしながら の真空排気・パージ作業は抑制しやすいといった利 点が挙げられる。しかしスロー排気及びスローパー ジ作業は時間がかかるにもかかわらず、残留線量の 高い主トンネル内で手動操作にて行っているため、 作業員の被ばく対策が重要な課題の一つとして挙げ られていた。

# 3. スロー排気及びスローパージ系統の改 修工事

前節で挙げられた作業員の問題を解決するために は、1)操作を遠隔自動化させて作業員が地下で作業 しないこと、2)操作場所を残留線量の低い場所に移 設させること、の2つしかない。1)の場合、耐放射 線仕様の遠隔自動化のための機器を取り付ける必要 があり、かなり敷居が高い。そこで我々は、スロー 排気及びスローパージのためのバイパスラインを、 残留線量がほとんどないサブトンネル側のフォアラ インへ移設する方式を採用した。この場合、直接目 視で計測していたブルトン管及びフォイルの監視が 出来なくなる。そこで、作業時のみ複数台のネット ワークカメラを設置して、サブトンネルから遠隔で 監視できるシステムを新たに追加した。Fig.1 に荷 電変換装置の改修したスロー排気及びスローパージ の系統図をしめす。スロー排気のバイパスライン

(Fig.1の青色ライン)をそのままサブトンネル側 に移設した。またスローパージライン (Fig.1の赤 色ライン)については、アルゴンバス供給ラインが 変更できなかったので、一度サブトンネル側に寄り 道させ、そこに流量調節機能を集約させ、また主ト ンネル側に戻して各真空容器にアルゴンガスを供給 させるようにした。改修工事完了後の様子として、 Fig.2に新スローパージ系統の外観写真、Fig.3に第 1荷電変換装置真空容器から第2,3荷電変換装置真 空容器までのスロー排気系統の外観写真を示す。今 回のサブトンネルへの移設改修工事によって、従来 の作業時に数~十数[µSv]程度あった作業員の放射



Figure 1: Schematic diagram of new slow purging and slow pumping system for stripper foils.



Figure 2: Photograph of the centralized gas flow control unit for the slow purging system.



Figure 3: Photographs of the individual gas flow control units for the slow pumping system.

# 新スロー排気及びスローパージ系統を 用いた荷電変換装置真空容器内の排気 及びパージ試験

本章では、新スロー排気及びスローパージ系統の 動作確認及び性能試験について報告する。

#### 1) 主トンネルでの事前準備

今回改修した、新しいスロー排気及びスローパー ジ系統のキーポイントは、直接目視で行っていたこ とを、ネットワークカメラを使った遠隔監視に切り 替えたことである。そのため、作業のはじめに主ト ンネルにてネットワークカメラの設置作業が必要と なる。遠隔監視の対象は真空容器内の荷電変換フォ イルと容器内圧力を計測するブルトン管の2つであ る。フォイル監視用には、荷電変換真空容器の ビューポートにカメラ固定冶具をセットする。 ビューポートのガラス面での反射による影響を抑制 するためには、カメラをガラス面に張り付けるのが 最も効果的である。そこで固定治具は、ビューポー トのフランジに取り付けるリングにカメラを挟み込 むリングが支持バーで連結しているだけの簡易な構 造にし、カメラをビューポートのガラス面に押し当 て固定することが出来る。また、真空容器内の照明 もペンライトを挟み込めるクリップを固定治具にと り付けた。これにより、市販の高価な照明付の ビューカメラを使うことなく真空容器内のフォイル を遠隔監視することが出来た。また、ブルトン管監 視用カメラには特に注意点は無く、ブルトン管の前 面に三脚を立て三脚上部にカメラを取り付け固定す るだけで十分だった。2 台のネットワークカメラを 設置後、主トンネル内の荷電変換真空容器に設置し たフォイル、ブルトン管監視用カメラの画像をサブ トンネルで確認し、画像が鮮明に映し出されている ことを確認した。ネットワークカメラを採用するこ とで、複数台の監視画面を主トンネルとサブトンネ ル間に敷設している 1 本の LAN ケーブルに繋ぐだ けで同時に確認することができた。(Fig.4)



Figure 4: Confirmation of preparation and image of the monitoring camera.

2) サブトンネルでのスロー排気・パージ作業

実際に作業時は、真空容器内にフォイルがある状態で流量を抑制しながら、カメラ画像を監視して荷電変換真空容器内のスロー排気及びスローパージ作業を行った。スロー排気作業時にはドライスクロールポンプを起動して排気を行い、スローパージ作業時には Ar ガスにてパージ行う。スロー排気・スローパージ時は常時、4[l/min]の数値を維持して作業を行っている。この数値は、今までの作業経験から設定した値である。

真空容器内のパージ作業において、大気圧よりも 過加圧状態にならないようにするために、ブルトン 管の数値を確認する方法に加えて、エア抜き用の リークポートを用いる方法を採用している。スロー リーク作業の返し前に、リークポートの NW40 のク ランプを外しておくことで、大気圧よりも加圧され た段階でフランジが外れ、それ以上加圧されること を防ぐことが出来る。リークポートは、各荷電変換 真空容器に取り付けられているため、我々はブルト ン管とエア抜き用リークポートの二つを確認して作 業完了としている。

#### 3) スロー排気特性及びスローパージ特性試験

新スローパージ系統を用いた荷電変換真空容器内 の作業時間と圧力変化を Fig.5 に示す。また Fig.6 に 新スロー排気系統を用いた荷電変換真空容器内の作 業時間と圧力変化を示す。これら新しいスロー排気 及びスローパージでの排気特性及びパージ特性は、 改修前とほとんど同じ結果となり、移設後もきちん と性能を維持できていることを確かめた。各装置に おいて、排気とパージ時間は全て流量を 4[l/min]で 一様に調整しているため、ほぼ一緒なる。つまり装 置毎のばらつきは、それぞれの真空容器の容積に比 例している。

### **PASJ2015 THP120**



Figure 5: Slow pumping work time and pressure distribution.



Figure 6: Trend plots of the vacuum pressure using slow purging system.

#### 5 まとめ

真空容器内で荷電変換フォイルを取り扱うために は、スロー排気及びスローパージ作業は必須である。 しかし、これまでこの作業を残留線量の高い主トン ネル内で実施していたため、作業員の放射線被ばく が大きな問題となっていた。今回、作業員の被ばく 低減を目的として、既設のスロー排気及びスロー パージ系統を被ばくのリスクが低いサブトンネルへ 移設した。移設したことにより、スロー排気・ス ローパージ作業時において、これまで数~十数 [µSv]ほどの線量被ばくが有ったが、ほとんどなく なったことは大きな成果である。

今後も加速器を運転し続ける限り、加速器メンテ ナンスの一環として、使用済みフォイルと新規フォ イルとの交換は必須であるため、移設した新スロー 排気及びスローパージ系統の有効性は非常に高い。 しかしこれからも、さらなる問題点の抽出や作業効 率の向上を目指して改良や見直しを行う。

### 参考文献

- [1] M. Yoshimoto et al., "HBC Foil Beam Study and Longterm Observation at the 3-GeV RCS in J-PARC", J. Phys.: Conf. Ser. 417 (2013): 012073.
- [2] M. Yoshimoto et al., "Maintenance of radio-activated stripper foils in the 3 GeV RCS of J-PARC", J. Radioanal. Nucl. Chem., DOI: 10.1007/s10967-015-4138-x.
- [3] M. Yoshimoto et al., "Residual dose measurement and activation of the injection area in the J-PARC RCS", in this proceedings, THP011.
- [4] H. Hotchi, "Recent progress of J-PARC RCS beam
- [4] H. Hotell, Recent progress of 9474Re Res beam commissioning", in this proceedings, THOLO6.
  [5] 千田裕彦, "粘性流領域における真空排気の理論計算と その応用", 2010年1月・SEIテクニカルレ ビュー・第 176 号 -(1)-.
- [6] http://www.nucleng.kyoto-u.ac.jp/people/ikuji/edu/vac/app-A/conduct.html